



2019年 新春電子顕微鏡解析技術フォーラム プログラム
 「ASTARの実機見学および実演と夏のフォーラムのフォローアップ」

時間	テーマ / 内容	会場
12:30 ~ 13:00	受付	
13:00 ~ 13:10	開会挨拶 久芳 芳子(日本電子)	
	[チュートリアル] 座長:乾 光隆(セイコーエプソン)	
13:10 ~ 13:50	TEMを用いた結晶方位Mapの作成 TSL Japan 鈴木 清一 様	先進構造材料研究棟 5階 セミナールーム
	[トピックス] 座長:石本 竜二(トクヤマ)	
13:50 ~ 14:20	EDS分析の実際 日本電子 森田 正樹 様	
	[NIMS見学]	
14:20 ~ 15:20	NIMS先進構造材料研究棟の電子顕微鏡施設と物性測定装置およびHe顕微鏡の見学 NIMS 原 徹 様	先進構造材料研究棟 1階 電子顕微鏡室
15:20 ~ 15:35	休憩	
	[装置実演]	
15:35 ~ 16:15	プリセッション電子回折法(ASTAR)の実演 NIMS、TSL 原 徹 様、鈴木 清一 様	先進構造材料研究棟 5階 セミナールーム
	[ざっくばらんトーク] 司会:和田 充弘(三井金属)、石丸 雅大(コベルコ科研)	
16:15 ~ 17:35	夏のフォーラム ざっくばらんトークのフォローアップ 夏のフォーラムのざっくばらんで質問を出された方々にその後の実践を報告していただく 全員参加	
17:35 ~ 17:40	閉会挨拶 丸山 秀夫(カネカテクノロジー)	
18:00 ~ 20:00	懇親会	びすとろ椿々